ウエアラブルデバイスを駆動する体温発電素子の開発

		217102	8					
	研究代表者	九州大学	教	授	湯	浅	裕	美

Development of human body thermoelercric generators toward wearable devices

[研究の目的]

世界の先陣を切って高齢化の進む日本では, さりげない見守りや健康維持のためのウエアラ ブルデバイスの需要が高まっている。ところが, 寿命の十分長い電池は大きくて装着感が悪く, 小型な充電式とすると充電の手間が煩わしい, など電源に対する満足度は高くない。体温を利 用した温度差発電ができれば,ケアレスな電源 により駆動するウエアラブルデバイスを実現す ることが出来る。デバイスの低消費電力化が進 む中,地産地消型のエナジーハーベストの実現 が待たれる。

スピンゼーベック効果を利用した温度差発電 は一様膜で発電できるため、ウエアラブルで重 要なフレキシブル化がしやすいだけでなく、面 積に対するスケーリングが成り立つ。図1に、 スピンゼーベック効果に基づく熱起電力発生の メカニズムを示す。まず、磁性酸化物に温度勾 配を印可すると温度差に応じてマグノンが発生 する。これがスピンゼーベック効果である。こ



図1 スピンゼーベック効果と逆スピンホール効果におけ る熱起電力の発生機構。

れによって非磁性金属との界面にはアップスピ ンとダウンスピンの数が異なる状態、スピン蓄 積が生じ、非磁性金属へスピン流として流入す る。金属内部では逆スピンホール効果によって スピン流が電流へと変換され、熱起電力が得ら れる。このように、温度差に垂直方向に起電力 が得られるため、一様膜で発電できるメリット を持つ。さらに、2つの物理現象の組み合わせ から起電力が得られるため、従来ゼーベック効 果でトリレンマとされた熱伝導率・電気抵抗 率・ゼーベック係数の両立に関し、2つの材料 に分担させて開発することが出来るというメ リットがある。しかしながら、図2に示すよう に、実情としてはスピンゼーベック効果に基づ く熱起電力は従来型ゼーベック効果に対して小 さく,大幅な起電力増加が必要とされる。

上述のメカニズムにおいて重要となるのが, 非磁性金属におけるスピン流から電流への変換 効率であるスピンホール角,および磁性酸化物



図2 エナジーハーベスティングにおける代表技術とのベ ンチマーク。

から非磁性金属へのスピン流注入効率に相当す るスピンミキシングコンダクタンスである。本 研究では,起電力向上のキーパラメータである スピンホール角とスピンミキシングコンダクタ ンスに着目し,材料探索から提案を行う。

[研究の内容,成果]

スピンホール角

スピン流は逆スピンホール効果によって電流 に変換されるが、このときの変換効率をスピン ホール角という。これが大きいほど得られる電 流も大きくなる。そこで、スピンホール角の多 いな非磁性金属を探索する。一般的に用いられ る材料は Pt である。これは、スピンホール角 はスピン軌道相互作用との相関があり、Pt は これの大きい材料として知られているためであ る。その後、高スピンホール材料の探索が始ま り. Ta や W が Pt よりも大きいスピンホール 角を持つことが報告された。しかしながら、 TaやWを磁性酸化物である YIG と組み合わ せたスピンゼーベック効果においては、その起 電力が Pt よりも小さい。我々はこの理由とし て. TaやWが酸化されやすい金属であるこ とに着目し、酸化物 YIG との界面で界面で Ta やWが酸化されていまい.スピン流の注入が 非効率となっていると考え、界面酸化を回避す る方法として、Ta50W50合金の利用を試みた。 これは、TaW 合金が単体のTaやWより酸化 されにくいというバルクに関する報告を拠り所 とした。図3は、試料の構成と測定系である。 試料は厚さ1mm(ミリメートル)の直方体 YIG 基板に各種非磁性金属 Pt. Ta. W. Ta50W50をスパッタ法により5nm (ナノメー トル)成膜した。

直方体上下に温度勾配をペルチェ素子で挟み 込むことで印加し,短辺方向に磁場を挿引し, 長辺方向に起電力を検出した。

図 4(a)に, 非磁性金属を Pt, Ta, W, Ta50W50 と変化したときの熱起電力の磁場依存性を示す。



図3 試料の構造と測定系



図4 YIG/各種非磁性金属における熱起電力の磁場依存性。 (a) YIG/M 5 nm, (b) YIG/Ru 0.5 nm/M 4.5 nm (M=Pt, T, W, Ta50W50)。

スピンゼーベック係数を示す。Pt 以外はスピ ンホール角の符号を反映して磁場に対する起電 力の符号が反転する。注目の起電力は,TaW 合金としてもWと同程度で,大きく向上する ことはなかった。

そこで次の施策として、YIGと各種非磁性 金属の界面へRuを0.5 nmを挿入した。Ruは Ta等に比べて酸化されにくい金属で、さらに スピンホール角が小さいので邪魔にならない。



図5 YIG/各種非磁性金属におけるスピンゼーベック係数

この結果を図 4(b) に示す。明確に YIG/Ru/ TaW 合金の起電力が大きくなった。

図5に、起電力の大きさを示すスピンゼー ベック係数をまとめる。参照試料のYIG/Ptに 対し、Ru挿入をしたWとTaW合金でスピン ゼーベック係数が増加した。さらに、Ruなし では差のなかったWとTaW合金であるが、 Ru挿入をするとTaW合金のスピンゼーベッ ク係数が明らかに大きくなった。両者の界面は YIG/Ruであり共通であることから、スピン ゼーベック係数の差はバルク部分のスピンホー ル角に依るものと考えられる。すなわち、これ までスピンホール角が最大級と考えられてきた Wを、TaW合金が超えたことを意味する。

このように、スピンホール角の大きな材料として TaW 合金を見出した。

(2) スピンミキシングコンダクタンス

次に,磁性酸化物から非磁性金属へのピン流 注入効率に相当するスピンミキシングコンダク タンスを向上するため,YIG/Pt 界面に様々な 磁性金属を挿入した。これは,界面における磁 気モーメント密度が高いほど,スピンミキシン グコンダクタンスが大きいという理論予測が あったためである。YIG は酸化物フェリ磁性 体であるため,磁気モーメントを持たない酸素 原子が多く,フェリ磁性は反対向きの磁気モー メント配列であるため,磁気モーメント密度は 大きくない。

そこで,金属の強磁性体を挿入した。金属強 磁性体は全原子が平行な磁気モーメントを持つ



図 6 YIG/非磁性金属界面におけるスピンミキシングコン ダクタンス向上の概念図



図 7 YIG/M/Pt (M= Cr, Ni80Fe20, Co90Fe10, Fe50 Co50, Fe) におけるスピンゼーベック係数の挿入 層 M 膜厚依存性

ため,磁気モーメント密度の高いことが期待されるためである。これの概念図を図6に示す。 ピンク色のハッチングが YIG の磁気モーメン ト密度,紫色のハッチングが一般的な金属強磁 性体の磁気モーメント密度である。

挿入する強磁性金属には、Cr, Ni80Fe20, Co90Fe10, Fe50Co50, Fe という典型的な遷 移金属磁性体を用いた。いずれもよく使われる 組成であり,磁気モーメントの大きさなど素性 がよく知られている。図7に,YIG(1mm)/M (tnm)/Pt(5nm)のスピンゼーベック係数を M 膜厚 t 依存性として示す。ピンク色と紫色 のハッチングはそれぞれ、図6の磁気モーメン ト密度に対応する。強磁性層挿入により磁気 モーメント密度が増加し、これに対応して期待 通りにスピンゼーベック係数が増加することが 分かった。挿入膜厚 0.6 nm 以上でスピンゼー ベック係数が減少に転じるのは,金属層全体の 膜厚が大きくなることで電気抵抗が下がり,こ れによって電圧が下がるためである。逆に言う と,0.6 nm までの膜厚領域では,電気抵抗減 少による電圧低下の影響を,スピンミキシング コンダクタンス向上の影響が上回っていること を意味する。

[今後の研究の方向,課題]

本研究により,スピンホール角とスピンミキ シングコンダクタンスがスピンゼーベック起電 力向上のキーパラメータであることが導かれた。 今回は電圧である起電力の増加を調べたが,実 際の発電素子としては電気抵抗を含めた電力が 重要な性能となる。たとえば今回見出した高ス ピンホール角の TaW 合金は電気抵抗率が高く, この点で従来の Pt に対して不利となる。今後 は,総合的な性能を広く俯瞰しつつ,キーパラ メータの向上を進める必要がある。

[成果の発表,論文等]

- H. Yuasa, F. Nakata, R. Nakamura and Y. Kurokawa: Spin Seebeck coefficient enhancement by using Ta50W50 alloy and YIG/Ru interface, J. Phys. D: Appl. Phys. 51 134002 (2018).
- (2) 招待講演 H. Yuasa, "Enhancement of Spin Mixing Conductance in Spin Seebeck Effect" 3rd Japan-Korea Spintronics Workshop 2017/12/18-20 (KIST, Korea).
- (3) 招待講演 H. Yuasa, "Inserted layer effect on Spin Mixing Conductance in Spin Seebeck Effect" Reimei/GP-Spin/ICC-IMR International Workshop "New Excitations in Spintronics" 2018/1/10-12 (Tohoku Univ. Sendai).
- (4) 招待講演 H. Yuasa, "Spintronic phenomena and devices ~past, current and future~", Joint workshop btw SKKU and Kyushu University "Emerging materials and devices", 2018/1/15 (Kyushu Univ. Fukuoka).
- (5) 招待講演 湯浅裕美, "スピンゼーベック効果における界面・材料の役割"平成30年電気学会全国大会シンポジウム新規スピンデバイスに向けた光・熱・磁気間相互作用の基礎と応用,2018/3/14-16(九州大学,福岡)